

Uchwała Nr 000-2/4/2010
Senatu Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Rektora o nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej za cykl publikacji prezentujących metody i analizę wyników kompleksowych badań dotyczących procesów zużywania powłok polimerowych pod wpływem mediów agresywnych oraz cząstek erozyjnych.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139 z dnia 2 sierpnia 2007 r. poz. 978), Senat na podstawie § 3 ust. 1a) cyt. rozporządzenia, pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem publikacji prezentujących metody i analizę wyników kompleksowych badań dotyczących procesów zużywania powłok polimerowych pod wpływem mediów agresywnych oraz cząstek erozyjnych.

W wyniku głosowania tajnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 54, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 39, w tym obecnych w czasie głosowania 39 osób, za głosowało 29 osób, przeciw 5 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu, Senat pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Rektora wniosek.

Przewodniczący Senatu
Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft

